

===== 参加申込書 =====

FAX 宛先:0495・21-7830 アールアイ・コーポレーション宛(研究会事務代行)

メール宛先:micronanofab@etching-tech.com マイクロ・ナノファブ리케이션研究会 宛

公開研究会
「マイクロ・ナノファブ리케이션を支える材料・プロセス技術」
参加申込書

平成 21 年 7 月 13 日(月)13:30～17:00

参加内容

☐ 公開研究会 ☐ 技術交流会

☐ 会員 ☐ 会員(65才以上) ☐ 非会員 ☐ 学生

(該当内容に○印を付けて下さい)

氏 名

社 名

所属部署

連 絡 先

郵便番号

住 所

TEL

FAX

E-mail

(はっきりと記入して下さい)